

Beam Diagnostics with Button Monitor

A. Zako, Y. Miyauchi, E. Oshita, S. Okuma, K. Wakita, A. Koga and T. Tomomasu

Free Electron Laser Research Institute, Inc. (FELI) 4547–44, Tsuda, Hirakata, Osaka 573–01, Japan

Abstract

The button type beam monitor can measure the electron beam position and dynamics without disturbing electron beam orbit. Our button type monitors detect the 178.5MHz RF signal that generates at passing through the electron beam. This paper describes the performance of the button monitor and the result of the measurement on beam dynamics.

ボタンモニタによる電子ビーム計測

1. はじめに

電子ビームを安定に伝搬させアンジュレータの中心を 通し、FEL光と相互作用させることがFELの発振に は不可欠である。そのためにビームダクトの途中にセラ ミック板やA1箔を挿入し、電子ビームを衝突させ、発 光するビームのプロファイルから位置や軌道を計測する のが一般的であるが、この方法には計測位置でビームの 軌道を妨げるという欠点がある。

ボタンモニタは電子を妨げることなく、電子ビームの 状態を計測する簡便な計測器といえる。本書では開発し たボタンモニタの詳細と計測された電子ビームについて 述べる。

2. ビームモニタシステム

ボタンモニタはビームダクト内壁に配置した4つのボ タン型の電極により、伝搬する電子ビームの静電プロー ブによって検知する計測器である。図1に示すように、 計測系は、1)センサー部,2)切換器,3)RFフィルタ, 4) 周波数変調部,5) 検波部,6) ピークホールド部の6つ の部分から成る。センサー部はSMAタイプのフィード スルーの先端に取り付けたステンレス製の円盤(直径5mm, 厚さ2mm)をビームダクト内壁に沿うように同一円内の± x, ± y 方向に配置し、ダクト内を伝搬する電子ビーム の高周波信号を検知する。切換器はFEL装置中の主要 な各所に配置したボタンモニタの任意の測定したいボタ ンモニタの信号を選択できる。RFフィルタからピーク ホールド部までの回路を図2に示す。ボタンモニタの微 弱な検出信号の中から178.5MHzの成分をローパスフィル ターで選別し、信号レベルを設定する可変減衰器(0-50 dB)を通し、次に44dB増幅された後、70MHzの中間周波数 に変調する。その後バンドパスフィルタを通った後、再 度28dB増幅され検波される。この178.5MHzの周波数は電 子銃のグリッドパルサーの最大周波数であるが、現在の 実験では22.3125MHzで運転しているため、8倍高調波を 検出している。検波信号はピークホールド部で外部又は 内部のトリガー信号により任意の時間にピークホールド できる。



図1 4ch button monitor system



図 2 RF detector circuit block diagram

3. ボタンモニタの特性

ボタンモニタをポジションモニタとして使う際、電子 ビーム中心からのずれは次式によって求められる。 $\Delta x = A_x (V_2 - V_4) / (V_2 + V_4)$ $\Delta y = A_y (V_1 - V_3) / (V_1 + V_3)$

V₁; ch1ボタンモニタ信号(+y側)
V₂; ch2ボタンモニタ信号(+x側)
V₃; ch3ボタンモニタ信号(-y側)
V₄; ch4ボタンモニタ信号(-x側)

-260-

ただしA_x, A_yはビームの位置とビームダクト半径 r に よって決まる係数であり、近似的にA_x=A_y=r{ $1+(\Delta x/r)^2$ + $(\Delta y/r)^2$ }/2で計算できる。しかし実際には誤差が生じ るので、ボタンモニタは図3に示す配置で較正する。電 子ビームは終端を開放したセミリジットケーブルから発 生するRF信号によって模擬される。セミリジットケーブ ルはYZステージに固定され、ビームのボタンモニタ中心 からのずれと、ボタンモニタの信号から係数Ax, Ayは与 えられる。計測結果を図4に、較正結果を表1に示す。







-0.2

-0.3

-0.4

ボタンモニタを電流計と使用する為の予備試験を行っ た。半径方向によく絞られている(実験時の半径方向の 拡がりは1mm以下)電子ビームでは、ボタンモニタの4ch の信号の足し合わせは、ビームの位置に依らずほぼ安定 的であることがわかった(図5)。

deflection $\Delta x \ (mm)$

⊠4



図 5 The relation between deflection and electron bem current

5. FEL発振による効果

.2

-1

0

deflection Δy (mm)

2

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

Results of the calibration

位置モニタとしての計測の例として、アンジュレータ の入口、出口におかれたボタンモニタを用いFEL発振 時のボタンモニタ信号の比較を行った。ボタンモニタの 位置を図6に示す。ボタンモニタの信号のうち、x方向 (水平方向)の2つの信号の差を測定した。それぞれのボ タンモニタの位置では、電子ビームは偏向電磁石により 曲げられているので、ボタンモニタとビーム位置はビー ムエネルギーにより変化する。図7にその計測結果を示 す。(a)は発振時、(b)は非発振時のボタンモニタ信号を 演算したものである。それぞれ実線はアンジュレータ出 口、破線はアンジュレータ入口における-x方向と+x 方向のボタンモニタ信号の差である。アンジュレータ出 口では電子ビームはFEL発振に寄与するためエネルギ ーの減少が計測される。

6. 電流計測

ボタンモニタは電子ビームを妨げることなく計測でき るため、加速中運転の電子ビームの計測が可能である。 図8はそれぞれ、a)サブハーモニックバンチャー出口、 b)バンチャー入口、c)バンチャー出口、d)加速管出口に







27 (a) Button monitor signal at lasing

おける電子ビームの状態を計測したものである。電子ビ ームは電子銃から24μsのパルス幅で出力される。マイ クロ波は電子ビームの発生後10μs遅れて、10μsのパル ス幅でサブハーモニックバンチャー、バンチャー、加速 管に投入されるように設定してある。サブハーモニック バンチャーを出た後では、加速された電子ビームは加速 されていない電子ビームとはそのボタンモニタ信号では 顕著に区別できない。しかしバンチャーを出た後では、 ビームは数MeVまで加速されながらバンチし、またフ ォーカシングコイルにより収束されているので区別可能 となる。さらに加速管を出た後では、加速されない電子 ビームは加速管を通過できないのでその信号は計測され なくなる。

7. おわりに

今回の計測では、電子ビームの電荷がビーム中心に集 まっているとし、ビームの太さを無視したが、実際には 計測信号が、ボタンモニタとの距離に依存しているので、 その太さを考慮する必要がある。今後はその関係を明ら かにして計測結果に反映していきたい。

参考文献

- [1] J. Cuperus, Nucl. Inst. Meth., 145(1977)219
- [2] M.Tajima, et al., Proc. of the 1994 Linac Conf. 914-916
- [3] A.Zako, et al., Proc. 1995 Annual Meeting of the Atomic Energy Society of Japan, TIT, March 28–30



2 (b) Button monitor signal without lasing



(a) Button monitor signal at the outlet of SHB (b) BUtton monitor signal at the inlet of buncher

- (c) Button monitor signal at the outlet of buncher
- (d) Button monitor signal at the outlet of the

accelerating waveguide